

Micro-Epsilon

Produktový seminář



Téma – měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty

Seminář Micro-Epsilon je zaměřený na principy měření vzdálenosti, polohy, tloušťky, profilu a teploty.

Budete seznámeni s výhodami a omezeními jednotlivých měřících metod.

Představíme Vám řešení různých úloh na realizovaných aplikacích.

Místo: **Hotel Alley, Olomouc**

Datum: **11. dubna 2019**

Program

8:30 - 9:00	Prezence účastníků
9:00 - 9:10	Přivítání a představení společnosti Micro-Epsilon
9:10 - 9:45	Laserové triangulační snímače polohy a vzdálenosti - optoNCDT ILD
9:50 - 10:30	2D/3D laserové profilové skenery - scanCONTROL
10:30 - 10:50	Přestávka
10:50 - 11:30	Snímače vířivých proudů a kapacitní snímače vzdálenosti eddyNCDT / capaNCDT
11:35 - 12:00	Lankové snímače vzdálenosti a polohy - wireSENSOR
12:00 - 12:55	Oběd
13:00 - 13:50	Bezkontaktní měření teploty - thermoMETER / thermoIMAGER
13:55 - 14:30	Konfokální snímače polohy a tloušťky - confocalDT
14:30 - 15:00	Diskuze, závěr

Pro přihlášení vyplňte přihlášku po kliknutí zde:

<https://www.micro-epsilon.cz/link/seminar/cz1904olomouc>

Po odeslání Vám zašleme potvrzení registrace e-mailem.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte:

martin.tupy@micro-epsilon.cz, +420 730 152 763

milos.fuka@micro-epsilon.cz, +420 739 204 875